



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **11054869 A**(43) Date of publication of application: **26.02.99**

(51) Int. Cl. **H05K 1/11**
H05K 3/46

(21) Application number: **09213464**(22) Date of filing: **07.08.97**(71) Applicant: **HITACHI LTD**

(72) Inventor: **NAKAJO TOKUO**
HAYASHI YOSHIHIKO
SUGA TAKU
MURAKAMI HIROMI
OBAYASHI MASATAKE

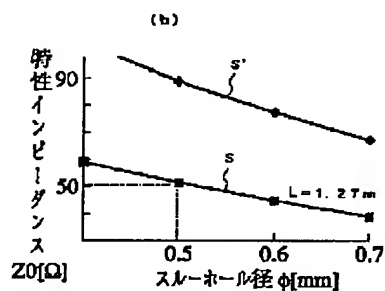
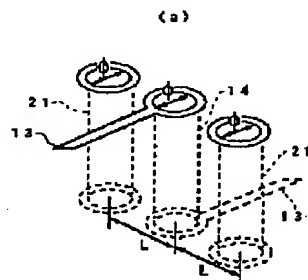
(54) **MOUNTING PRINTED CIRCUIT BOARD AND
 ELECTRONIC DEVICE USING THE SAME**

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent waveform distortion of a transmission signal by suppressing reflection of the signal at through-holes in the mounting printed circuit board with the through-holes to which signal lines are connected.

SOLUTION: Ground through-holes 21 are provided in the vicinity of a through-hole 14 connecting to microstrip lines 13 placed on a front side of the printed circuit board, and a diameter ϕ of the through-hole 21 or a distance L from the through-hole 14 is selected properly. Thus, the impedance of the through-hole 14 is in matching with the impedance of the microstrip line 13, so as to suppress effectively the reflection of signal at a connecting point between the microstrip line 13 and the through-hole 14.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO



(19)日本国特許庁 (J P)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-54869

(43)公開日 平成11年(1999)2月26日

(51)Int.Cl.

H05K 1/11
3/46

識別記号

F I

H05K 1/11
3/46

H
N

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 9 頁)

(21)出願番号 特願平9-213464

(22)出願日 平成9年(1997)8月7日

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 中條 徳男

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株

式会社日立製作所生産技術研究所内

(72)発明者 林 良彦

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株

式会社日立製作所生産技術研究所内

(72)発明者 須賀 卓

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株

式会社日立製作所生産技術研究所内

(74)代理人 弁理士 武 顕次郎

最終頁に続く

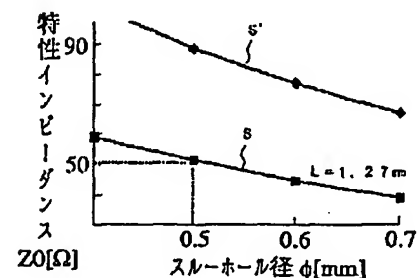
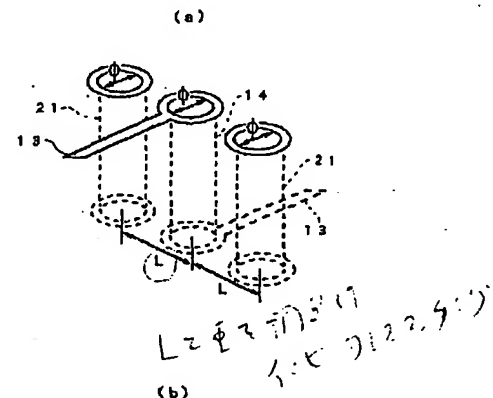
(54)【発明の名称】実装基板とそれを用いた電子装置

(57)【要約】

【課題】 スルーホールが接続された信号線路が設けられた実装基板において、スルーホールでの信号の反射を抑圧し、伝送信号の波形歪みを防止する。

【解決手段】 基板表面に設けられたマイクロストリップ線路13に接続されたスルーホール14の近傍に、グランドスルーホール21を設け、このスルーホール21の直径 ϕ やスルーホール14からの間隔Lの少なくともいずれかを適宜設定することにより、スルーホール14をマイクロストリップ線路13とインピーダンスマッチングし、マイクロストリップ線路13とスルーホール14との接続点での信号反射を効果的に抑圧する。

【図2】



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基板の一方の面に設けた信号線路の一部を、2つのスルーホールを介して、該基板の他方の面もしくは該基板内の層間に設けるようにした実装基板において、

該スルーホール夫々の近傍に、該スルーホールに対してグラント線をなすグラントスルーホールを1以上設けたことを特徴とする実装基板。

【請求項 2】 請求項 1 において、

前記グラントスルーホールの直径と前記スルーホールに対する前記グラントスルーホールの間隔との少なくともい
10 ずれか一方を、前記スルーホールと前記信号線路とがインピーダンスマッチングする値としたことを特徴とする実装基板。

【請求項 3】 請求項 1 または 2 において、

前記基板の前記一方の面での前記 2 つのスルーホール間を通過するように、他の信号線路を設けたことを特徴とする実装基板。

【請求項 4】 請求項 1 または 2 において、

前記基板の前記一方の面での前記 2 つのスルーホール間に、回路部品を設けたことを特徴とする実装基板。
20

【請求項 5】 請求項 1 または 2 において、

前記 2 つのスルーホールの一方を前記基板に取り付ける回路部品の端子ピンが嵌合するホールとし、その近傍の前記グラントスルーホールが該回路部品の取付ピンが嵌合するホールとして、該回路部品を前記基板に取り付けたことを特徴とする実装基板。

【請求項 6】 基板の一方の面に設けられた信号線路の一部を 2 つのスルーホールによって該基板の他方の面もしくは該基板内の層間に設けるようにした実装基板を用いた電子機器において、
30 該実装基板を請求項 1 ～ 5 のいずれかに記載の実装基板とすることを特徴とする電子機器。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、高速信号伝送に適した実装基板とそれを用いた電子装置に関する。

【0002】

【従来の技術】近年では、伝送コストの低廉化などの点から、伝送路での伝送情報の高密度化が図られ、これととも
40 ともに、伝送速度の高速化が進められてきている。また、パソコンなどにおいても、多機能化が進むにつれて、処理を高速化することが必要となり、このため、IC間の伝送速度を高めることが必要となってきた。

【0003】図7は、例えば、光伝送での中継装置や光送信装置、光受信装置などに用いられる実装基板の一例を示す要部斜視図であって、1は基板、2はマルチプレクサ/デマルチプレクサ、3は光モジュール、4は同軸線、5はマイクロストリップ線路、6a、6bは同軸コネクタ、7は光ファイバである。

【0004】この実装基板は、複数の電気信号を時分割多重化して光伝送する光伝送装置に用いるものである。

【0005】同図において、基板1上には、マルチプレクサ/デマルチプレクサ2と光モジュール3とが搭載され、これら間が同軸線4によって接続されているが、マルチプレクサ/デマルチプレクサ2の入出力線としてのマイクロストリップ線路5が同軸線4と同軸コネクタ6aによって接続され、また、同軸線4と光モジュール3とが同軸コネクタ6bによって接続されている。

【0006】夫々が、例えば、150Mb/secの速度の複数の電気信号がマルチプレクサ/デマルチプレクサ2で時分割多重されて1つの、例えば、2.5Gb/secの電気信号となり、マイクロストリップ線路5及び同軸線4を伝送されて光モジュール3に供給され、そこで光信号に変換されて光ファイバ7により伝送される。

【0007】また、光ファイバ7で伝送されてきた光信号は、光モジュール3で2.5G/secの時分割多重の電気信号に変換され、同軸線4及びマイクロストリップ線路5を伝送されてマルチプレクサ/デマルチプレクサ2に供給され、この電気信号が複数の150Mb/secの電気信号に分配される。

【0008】しかし、このようにマルチプレクサ/デマルチプレクサ2と光モジュール3との間を同軸線4を用いて接続すると、高価な同軸コネクタ6を必要とする。これを避けるために、従来、これら間をマイクロストリップ線路で接続する方法がある。

【0009】図8はかかる方法を用いた実装基板を示す要部斜視図であって、1aは表面、1bは裏面、3aは端子ピン、3bは非絶縁面、8はマイクロストリップ線路、9はスルーホール、10はマイクロストリップ線路、11は配線禁止領域であり、図7に対応する部分には同一符号を付けて重複する説明を省略する。

【0010】同図において、基板1の一方の面、即ち、表面1aには、マルチプレクサ/デマルチプレクサ2と光モジュール3とが載置されているのであるが、この表面1aでの配線禁止領域11がこの光モジュール3が載置される領域である。この基板1の配線禁止領域11には、光モジュール3の非絶縁面3bに設けられた複数の取付ピン（そのうちの1つが、信号の入出力も兼ねた端子ピン3aである）夫々が嵌合するスルーホールが設けられている（ここで、スルーホールには、その壁面にメッキ層が設けられ、これを信号線路またはグラントや電源に接続しているが、以下では、単にスルーホールと表現することにする）。そして、この配線禁止領域11外には、このスルーホール9aと基板1の裏面1b側でマイクロストリップ線路10と接続されるスルーホール9bが設けられている。基板1の表面1aでは、このスルーホール9bがマイクロストリップ線路8を介してマルチプレクサ/デマルチプレクサ2に接続されている。

50 【0011】光モジュール3は、その非絶縁面3bに設

けられている取付ピンを基板 1 上の配線禁止領域 1 1 の対応するスルーホールに嵌め込むことにより、基板 1 の配線禁止領域 1 1 に取り付けられる。これにより、光モジュール 3 は、端子ピン 3 a、スルーホール 9 a、マイクロストリップ線路 1 0、スルーホール 9 b 及びマイクロストリップ線路 8 を介して、マルチプレクサ/デマルチプレクサ 2 と接続されることになる。

【0012】このように、スルーホールを利用することにより、高価な同軸コネクタを用いることなしに、光モジュール 3、マルチプレクサ/デマルチプレクサ 2 間を

接続することができることになる。

【0013】図 9 は、例えば、パソコンなどに用いられる実装基板の一例を示す要部斜視図であって、1 2 a、1 2 b は IC、1 3 a、1 3 b はマイクロストリップ線路、1 4 a、1 4 b はスルーホールである。

【0014】同図において、この従来例は、基板 1 上に設けられた 2 つの IC 1 2 a、1 2 b 間で、高速信号を伝送するための 2 つのマイクロストリップ線路 1 3 a、1 3 b が交差するものとしており、このような場合、その交差部分で、一方のマイクロストリップ線路 1 3 b

を、スルーホール 1 4 a、1 4 b を用いることにより、基板 1 の裏面側に設けるようにしている。

【0015】このように、スルーホールを用いることにより、高速信号の伝送線としてマイクロストリップ線路を用いても、基板上の配線禁止領域を避けて配線することや他の線路と立体交差して配線することが容易となり、高価な同軸コネクタを必要としない。

【0016】

【発明が解決しようとする課題】ところで、このように、マイクロストリップ線路をスルーホールと接続すると、その接続点で電気信号の反射が発生し、その反射信号によって電気信号に波形歪みが生ずるという問題がある。勿論、かかる信号線路では、特性インピーダンスを 50 Ω に設定してインピーダンスマッチングを図っているが、それでも、スルーホールとマイクロストリップ線路との接続点で生ずる反射をなくすることは非常に難しく、これによる波形歪みを避けることができなかった。以下、この点について説明する。

【0017】図 1 0 (a) は基板のスルーホールの部分を示す斜視図であって、1 5 はスルーホール（基板内にあるため、破線で示している）、1 6 a、1 6 b はマイクロストリップ線路（マイクロストリップ線路 1 6 b は、基板の裏側にあるため、破線で示している）である。また、図 1 0 (b) は同図 (a) の分断線 A-A に沿う縦断面図であって、1 7 は信号線、1 8 はグランド線であり、図 1 0 (a) に対応する部分には同一符号を付けている。

【0018】図 1 0 において、マイクロストリップ線路 1 6 a、1 6 b は夫々、基板 1 の面に平行な信号線 1 7 とグランド線 1 8 とが対となって構成されており、これ

に対し、スルーホール 1 5 では、その壁面にメッキされてなる信号線が、基板 1 の面に垂直で、かつそのメッキ層のみから構成されている。このように、構成が全く異なるマイクロストリップ線路 1 6 a、1 6 b がスルーホール 1 5 の信号線と互いに垂直な関係で接続されると、これらの接続点 P で信号の反射が生ずる。

【0019】図 1 1 はかかるスルーホールを有する信号線路の等価回路図であって、1 5 はスルーホール、1 6 はマイクロストリップ線路、1 9 a、1 9 b は特性インピーダンス、2 0 は信号源である。

【0020】例えば、図 9 において、IC 1 2 a からマイクロストリップ線路 1 3 b を介して電気信号を送る場合の等価回路としては、図 1 1 図のように表わされる。この場合、信号源 2 0 は IC 1 2 a に相当し、スルーホール 1 5 がスルーホール 1 4 a、1 4 b に、マイクロストリップ線路 1 6 がマイクロストリップ線路 1 3 b に夫々相当する。ここで、信号源 2 0 と伝送線路とのインピーダンスマッチングを取るために、信号源 2 0 側に伝送線路の特性インピーダンスと等しい抵抗値を持つ抵抗 1 9 a が設けられ、また、図示しない電気信号の供給先（図 9 での IC 1 2 b に相当する）にも、伝送線路とのインピーダンスマッチングをとるために、伝送線路の特性インピーダンスと等しい抵抗値を持つ抵抗 1 9 a が設けられている。

【0021】いま、信号源 2 0 から高速の電気信号が伝送されるものとする、そのビットの立上りや立下りのときに、その一部がミスマッチングの程度に応じてマイクロストリップ線路 1 6 とスルーホール 1 5 との接続点 P で反射し、マイクロストリップ線路 1 6 を逆方向に進む。このとき、特性インピーダンス 1 9 a が正確に 50 Ω でインピーダンスマッチングがとられていれば、この反射信号はこの特性インピーダンス 1 9 a で吸収され、各別問題は生じないが、この特性インピーダンス 1 9 a によって正確にインピーダンスマッチングをとることは非常に難しく、このため、ミスマッチングが生じて、ここでも、接続点 P からの反射信号が反射する。ここで反射した反射信号は、信号源 2 0 から伝送される電気信号と同じ方向に進むことになるから、この電気信号に重畳されることになり、これによって伝送される電気信号に波形歪みが生ずることになる。

【0022】図 1 2 は伝送信号の立上り時の反射信号による波形歪みを示すものであって、ここでは、マイクロストリップ線路 1 6 の伝送時間を T とし、また、伝送信号の立上り時間も T とした場合を示しており、反射信号による波形歪みは、立上り後時間 T を経過して現われる。

【0023】スルーホール 1 5 は、その形状などにより、伝送信号に対し、容量性のインピーダンスとして作用する場合と誘導性のインピーダンスとして作用する場合とがあり、前者の場合には、反射信号は逆極性で、ま

10

20

30

40

50

た、後者の場合には、反射信号は同極性で夫々伝送信号に重畳することになる。従って、図 1 2 において、スルーホール 1 5 が容量性のインピーダンスとして作用する場合には、反射信号分電圧が減少した凹状の波形歪み D が生じ、スルーホール 1 5 が誘導性のインピーダンスとして作用する場合には、反射信号分電圧が増加した凸状の波形歪み D が生ずる。

【0024】そして、特に、凹状の波形歪み D が生じてその歪みが大きい場合には、1, 0 ビットの判定に影響を及ぼすことになる。

【0025】また、マイクロストリップ線路 1 6 の伝送時間 T が長くなったり、あるいは伝送信号がさらに高速になって 1 ビットの周期が短くなったりすると、ビットの立上りエッジや立下りエッジで生ずる反射信号がその後のビットのエッジに影響するようになり、これによってエッジの時間的な変動、即ち、ジッターが生じて、1, 0 ビットの判定に誤りを生じさせることもある。

【0026】なお、長距離伝送において、その中継装置に図 8 に示すような実装基板を用いた場合、個々の中継装置では、上記のような波形歪みが小さい場合でも、伝送中夫々の中継装置での波形歪みが累積されるものであり、目的地点での信号には大きな波形歪みが生ずることになる。

【0027】パソコンなどの実装基板上での短距離伝送の場合でも、信号振幅が大きくかつ立上り、立下りが急峻な場合には、さらには、ミスマッチングの程度により、反射信号の振幅が大きくなって波形歪みが大きくなる。

【0028】本発明の目的は、かかる問題を解消し、高速伝送信号に対しても、スルーホールでの反射信号の発生を抑圧し、この反射信号による伝送信号の波形歪みを防止することができるようにした実装基板とそれを用いた電子機器を提供することにある。

【0029】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するためには、本発明は、スルーホールの近傍に 1 以上のグラントスルーホールを設ける。該スルーホールと該グラントスルーホールとでマイクロストリップ線路に類似した機能の線路が形成され、該スルーホールにマイクロストリップ線路を接続したときには、該スルーホールと該マイクロストリップ線路との接続点での信号の反射が低減される。

【0030】また、該スルーホールと該グラントスルーホールとの直径及び間隔に応じて、これらからなる線路の特性インピーダンスが異なり、従って、かかる直径及び間隔を適宜設定することにより、この特性インピーダンスを所定の値に設定することができ、該スルーホールと該グラントスルーホールとからなる線路とこれに接続されるマイクロストリップ線路とのインピーダンスマッチングがとれて、これら線路の接続点での信号反射を抑

圧できる。

【0031】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を図面により説明する。

【0032】図 1 は本発明による実装基板とそれを用いた電子機器の一実施形態を示す構成図であって、21 はグラントスルーホール、22 は電子機器、23 は実装基板であり、図 9 に対応する部分には同一符号を付けている。

10 【0033】同図において、電子機器 22 は、例えば、伝送装置や交換機などであり、これに使用される実装基板 23 を取り出して示している。

【0034】この実装基板 23 においては、図 9 に示した従来の実装基板と同様に、2 つの IC 12 a, 12 b との間に夫々がマイクロストリップ線路からなる 2 つの信号線路 13 a, 13 b が設けられ、一方の信号線路 13 b の一部をスルーホール 14 a, 14 b を介して基板 1 の裏側に設けることにより、これら信号線路 13 a, 13 b を立体交差させている。

20 【0035】かかる構成において、この実施形態では、さらに、スルーホール 14 a, 14 b 毎に、その近傍に 2 つずつグラントに接続したスルーホール 21 が設けられている。

【0036】これらグラントスルーホール 21 は、スルーホール 14 a, 14 b に対して平行であり、スルーホール 14 a, 14 b の信号線に対し、グラント線として作用する。従って、スルーホール 14 a とグラントスルーホール 21 とはマイクロストリップ線路と類似した作用の信号線路を構成し、また、スルーホール 14 b とグラントスルーホール 21 もマイクロストリップ線路と類似した作用の信号線路を構成する。

【0037】そこで、スルーホール 14 a とグラントスルーホール 21 とからなる信号線路やスルーホール 14 b とグラントスルーホール 21 とからなる信号線路を信号線路 13 b とインピーダンスマッチングさせることにより、これら信号線路の接続点での信号の反射を抑圧することができる。

40 【0038】図 9 に示した従来技術のように、スルーホール 14 a, 14 b だけが用いられる場合には、その特性インピーダンスがその形状によって決まるため、その特性インピーダンスを信号線路 13 b とインピーダンスマッチングする 50 Ω に正確に設定することは非常に難しいが、この実施形態の場合には、グラントスルーホール 21 の直径やスルーホール 14 a, 14 b との間隔に応じてスルーホール 14 a, 14 b とグラントスルーホール 21 とからなる信号線路の特性インピーダンスが異なるものであることから、これら直径や間隔を適宜設定することにより、かかるインピーダンスをマイクロストリップ線路 13 b とインピーダンスマッチングするように、精度良く設定することができる。以下、この点につ

いて、図 2 により説明する。

【0039】図 2 (a) に示すように、いま、信号線としてのスルーホール 1 4 の両側に夫々、グラントスルーホール 2 1 が設けられているものとする。ここでは、スルーホール 1 4 に接続されるマイクロストリップ線路 1 3 に沿い、かつスルーホール 1 4 の中心軸と交差する直線に関して対称な位置にグラントスルーホール 2 1 が配置されており、スルーホール 1 4 の中心軸と両側のグラントスルーホール 2 1 の中心軸との間隔（即ち、スルーホール間隔） L は等しく、また、これらスルーホール 1 4 とグラントスルーホール 2 1 との直径（即ち、スルーホール径） ϕ も等しいとする。

【0040】かかる構成において、スルーホール間隔 L を一定としてスルーホール径 ϕ を変化させると、図 2 (b) で特性 S として示すように、スルーホール径 ϕ を大きくしていくとともに、スルーホール 1 4 とグラントスルーホール 2 1 とからなる信号線路の特性インピーダンス Z_0 が減少する。ここで、スルーホール間隔 $L = 1.27 \text{ mm}$ とすると、スルーホール径 $\phi = 0.5 \text{ mm}$ のとき、 50Ω の特性インピーダンス Z_0 が得られた。

【0041】また、設けられるグラントスルーホールの個数としては、2 個のみに限るものではなく、1 個あるいは 3 個以上としてもよい。グラントスルーホールを 1 個設けた場合には、スルーホール間隔 $L = 1.27 \text{ mm}$ として、同様にスルーホール径 ϕ を変化させたと、図 2 (b) で特性 S' として示すような特性インピーダンス Z_0 の変化が得られた。この場合も、スルーホール径 ϕ を大きくするにつれて特性インピーダンス Z_0 が減少するが、スルーホール間隔 $L = 1.27 \text{ mm}$ のときには、図 2 (a) から、

スルーホール径 $\phi < L = 1.27 \text{ mm}$

とスルーホール径 ϕ が制限されるが、図 2 (b) では図示してしないが、この範囲内で特性インピーダンス Z_0 を 50Ω にすることができる。

【0042】図 3 は以上のようにグラントスルーホールを設けたときの伝送波形を示す図であって、破線は、図 1 2 で示したのと同様、グラントスルーホールを設けない場合の波形歪みを示すものであり、これに対し、この実施形態では、実線で示すように、波形歪みを大幅に低減することができる。これは、上記のように、スルーホールによって生ずる反射信号を大幅に抑圧できたことによるものである。

【0043】なお、図 2 の説明では、スルーホール 1 4 とグラントスルーホール 2 1 との直径を ϕ と等しくしたが、必ずしも等しくする必要はない。しかし、これらスルーホール 1 4 とグラントスルーホール 2 1 との直径を等しくすると、実装基板の製造の点で有利であることはいうまでもない。

【0044】このように、スルーホール 1 4 とグラントスルーホール 2 1 との直径が異なる場合でも、グラント

スルーホール 2 1 がスルーホール 1 4 に近づく程、スルーホール 1 4 による信号線路の特性インピーダンスは小さくなる。要するに、この特性インピーダンスは、スルーホール 1 4 とグラントスルーホール 2 1 との形状（直径など）によっても影響されるが、一般に、スルーホール 1 4 とグラントスルーホール 2 1 との間の距離が小さいほど、特性インピーダンスは小さくなる。

【0045】また、図 2 (b) に示すような特性は、基板 1 の材料などによっても異なる。従って、基板 1 の材料によっては、例えば、図 2 (b) に示す特性 S' を全体として小さくすることもでき、この場合には、図示するよりもさらに小さいスルーホール径 ϕ で所望の特性インピーダンスを得ることができる。

【0046】また、図 2 において、スルーホール間隔 L を 1.27 mm としたのは、一般に、スルーホールの間隔がこのように決められているからである。このように決められたスルーホール間隔を用いると、実装基板の製造に際して、既存の設備や既存の方法をとることができて有利であるが、この実施形態では、勿論、これに限定されるものではない。

【0047】図 8 で示した従来の光伝送での中継装置や光送信装置、光受信装置においても、本発明を適用することができる。図 4 はその適用例を示す図であって、スルーホール 9 b の近傍に 1 以上のグラントスルーホール 2 1 を設けるとともに、他方の配線禁止領域 1 1 でのスルーホール 9 a に対しては、その両側のスルーホール 2 2 をグラントに接続し、これらグラントスルーホール 2 2 に光モジュール 3 での取付端子ピン 3 c、3 d が嵌入するようにすればよい。

【0048】さらに、図 5 に示すように、信号線路 1 3 の一部をスルーホール 1 4 a、1 4 b によって基板 1 の裏面に設けることにより、このスルーホール 1 4 a、1 4 b 間に他の IC を配置することができ、IC などの電子部品の基板 1 上での配置設計に余裕が得られるが、この場合でも、夫々のスルーホール 1 4 a、1 4 b の近傍にグラントスルーホール 2 1 を設けることにより、同様にして、スルーホール 1 4 a、1 4 b での信号反射を抑圧することができる。

【0049】図 7、図 8 に示した光伝送での中継装置や光送信装置、光受信装置において、さらに光伝送速度を 10 Gb/sec などのように高める場合、マルチプレクサ/デマルチプレクサ 2 から光モジュール 3 に 5 Gb/sec ずつ 2 系統でパラレルに伝送し、光モジュール 3 で 10 Gb/sec の 1 系統の信号として光伝送することが考えられるが、このような場合においても、図 6 に示すように、夫々の系統の信号線路 8 a、8 b 毎にスルーホール 9 b、9 d を設けるとともに、配線禁止領域 1 1 においても、これらスルーホール 9 b、9 d に対してスルーホール 9 a、9 c を設け、基板 1 の裏面側でのスルーホール 9 a、9 b 間に信号線 8 a の一部となる信号線路を、

また、基板 1 の裏面側でのスルーホール 9 c, 9 d 間に信号線 8 b の一部となる信号線路を夫々設けるとともに、それらスルーホール 9 a ~ 9 d の近傍にグラントスルーホール 2 1 a ~ 2 2 c, 2 2 a ~ 2 2 c を設ければよい。

【0050】但し、スルーホール 9 a, 9 c は光モジュール 3 の端子ピン 3 a, 3 e が嵌合するスルーホールであり、また、グラントスルーホール 2 2 a, 2 2 b, 2 2 c は同じく取付ピン 3 c, 3 d, 3 f が嵌合するホールである。

【0051】また、ここでは、図示するように、スルーホール 9 b, 9 d 間に 1 つのグラントスルーホール 2 1 b を設け、これらスルーホール 9 b, 9 d とに共用させており、同様にして、配線禁止領域 1 1 でのスルーホール 9 a, 9 c 間に 1 つのグラントスルーホール 2 2 b を設け、これらスルーホール 9 a, 9 c に共用させている。勿論、グラントスルーホール 2 1 a, 2 1 c を省いて、夫々のスルーホール 9 b, 9 d に 1 つずつのグラントスルーホールが設けられている状態としてもよい。

【0052】さらに、上記実施形態では、信号線路の 2 つのスルーホール間の部分を基板 1 の裏側に設けるとしたが、基板が複数の層からなる場合には、それらの層間に設けるようにしてもよい。勿論、このスルーホールの近傍に設けられるグラントスルーホールも、この信号線路が設けられる層間までとするものであり、スルーホールとグラントスルーホールとを同じ長さとするればよい。これによると、3 以上の信号線路も立体交差させることができ、実装基板の設計の余裕度がさらに増すことになる。

【0053】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によると、スルーホールでの信号の反射を効果的に抑圧することができ、基板上の信号線路の一部にスルーホールを設けても、伝送信号の波形歪みの発生を防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明による実装基板とそれを用いた電子機器の一実施形態を示す構成図である。

【図 2】図 1 におけるグラントスルーホールの作用、効果を説明した図である。

【図 3】図 1 に示した実施形態による波形歪みの抑圧効果を示す図である。

【図 4】本発明による電子機器の他の実施形態を示す斜視図である。

【図 5】本発明による実装基板とそれを用いた電子機器の他の実施形態を示す斜視図である。

【図 6】本発明による実装基板とそれを用いた電子機器のさらに他の実施形態を示す斜視図である。

【図 7】従来の実装基板とそれを用いた電子機器の一例を示す斜視図である。

【図 8】従来の実装基板とそれを用いた電子機器の他の例を示す斜視図である。

【図 9】従来の実装基板とそれを用いた電子機器のさらに他の例を示す斜視図である。

【図 10】従来の実装基板でのスルーホールと信号線路との接続部での構成を示す図である。

【図 11】スルーホールを備えた従来の実装基板での伝送路を示す等価回路である。

【図 12】従来の実装基板でのスルーホールを備えた伝送路による信号の波形歪みを示す図である。

【符号の説明】

1 基板

2 マルチプレクサ/デマルチプレクサ

3 光モジュール

3 a, 3 e 端子ピン

3 c, 3 d, 3 f 取付ピン

7 光ファイバ

8, 8 a, 8 b マイクロストリップ線路

9 a ~ 9 d スルーホール

10 信号線路

11 配線禁止領域

12 a ~ 12 c IC

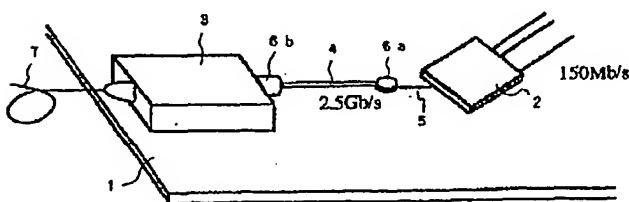
13 a, 13 b マイクロストリップ線路

14 a, 14 b スルーホール

2 1, 2 1 a ~ 2 1 c, 2 2 a ~ 2 2 c グラントスルーホール

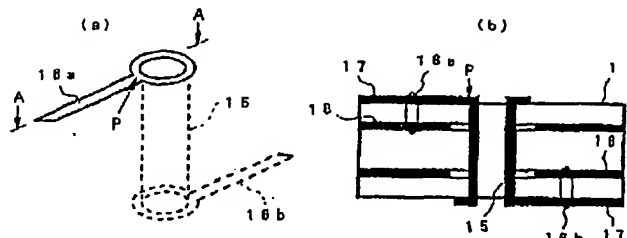
【図 7】

【図 7】

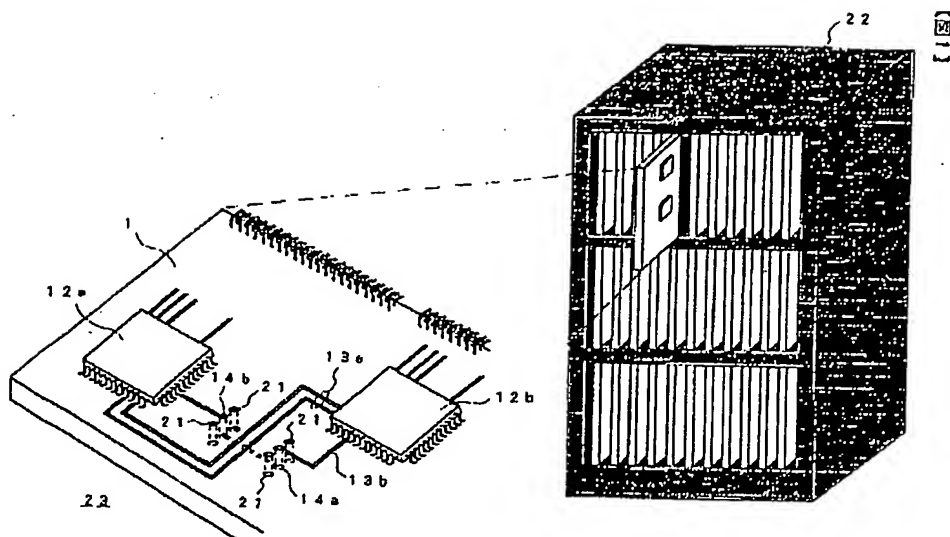


【図 10】

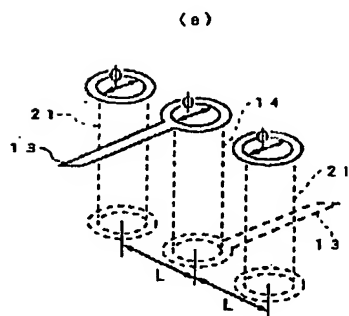
【図 10】



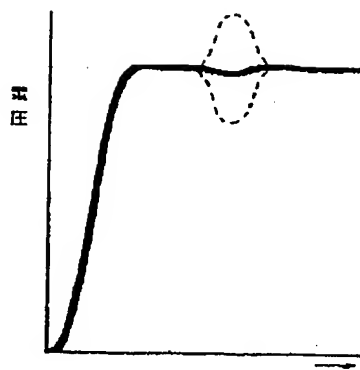
【図 1】



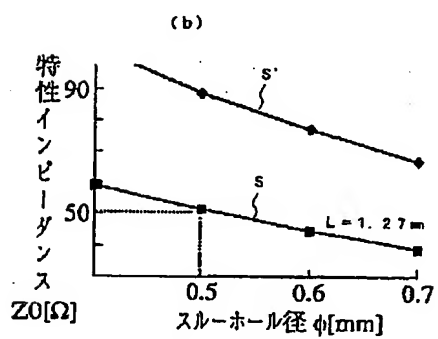
【图2】



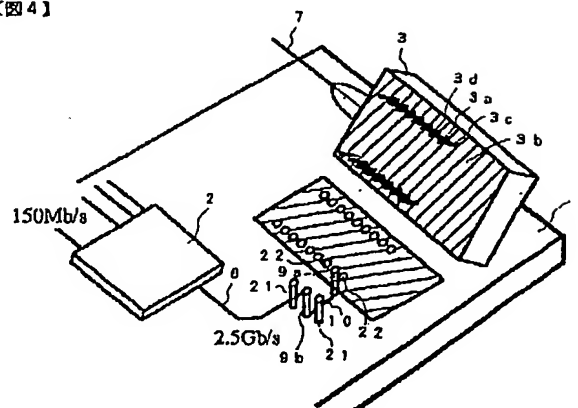
【図 3】



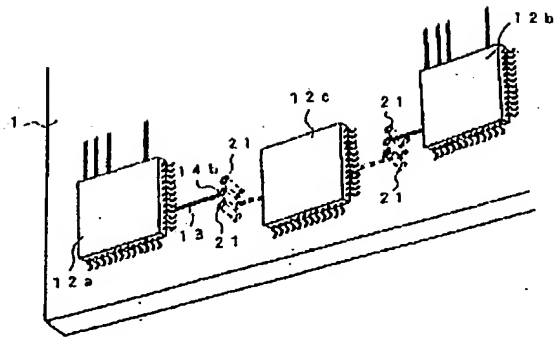
【図 4】



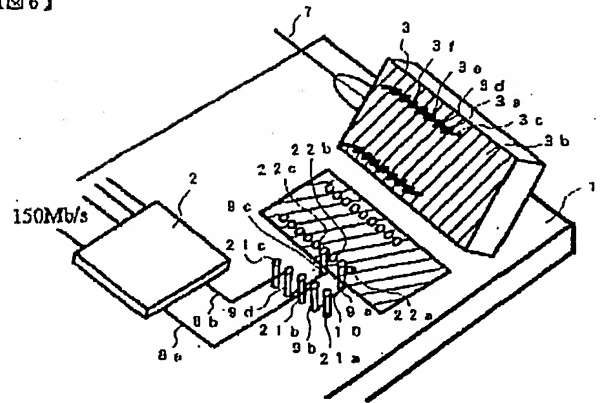
【图4】



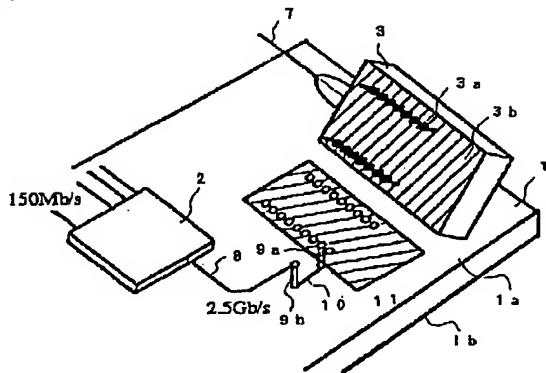
【图5】



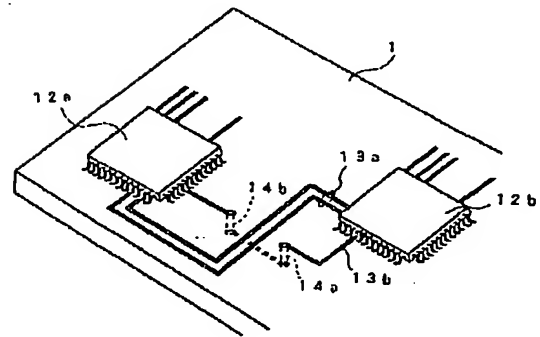
【図 6】



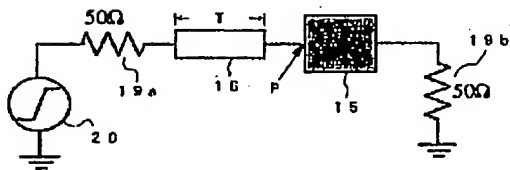
【図8】



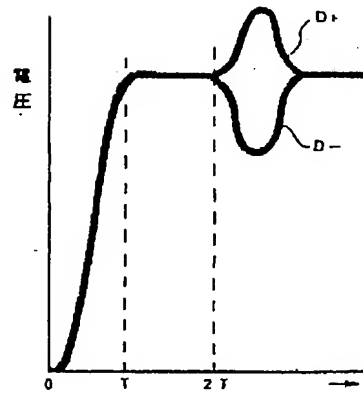
【图9】



【図 1 1】



【图 1 2】



フロントページの続き

(72)発明者 村上 裕美

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町216番地 株
式会社日立製作所情報通信事業部内

(72)発明者 尾林 正剛

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町216番地 株
式会社日立製作所情報通信事業部内

